

## 五月奈米機電系統研究中心儀器訓練/檢定課程表

(地點：應力所/卓越大樓無塵室)

節次	時間	一	二	三	四	五
上午	09 : 30   12 : 30	雷射共軛聚焦顯微鏡 (卓越) 5/15 訓練 5/22 檢定	RIE 介電材料(卓越) 5/2 訓練 5/9 檢定	Spin Coater(應力) 5/10 訓練 5/17 檢定	SEM+EDS(卓越) 5/4 訓練 5/11 檢定	新 Sputter (應力) 5/5 訓練 5/12 檢定
		E-beam Evaporator(應力) 5/15 訓練 5/22 檢定	RIE 光阻材料(卓越) 5/2 訓練 5/9 檢定		橢偏儀(卓越) 5/4 訓練 5/11 檢定	EVG Aligner(應力) 5/5 訓練 5/12 檢定
			Karl Suss Aligner MA8(卓越) 5/16 訓練 5/23 檢定		Oxford ICP-RIE (卓越) 5/18 訓練 5/25 檢定	
					RTA(卓越) 5/18 訓練 5/25 檢定	
下午	14 : 00   17 : 00	13 : 00-17 : 30 5/8 實驗室一般訓練 (應力 109 室)	13 : 30-15 : 30 5/9 卓越大樓 安全訓練	Probe-Type Surface Analyser (應力) 5/17 訓練 5/24 檢定	Karl Suss Aligner MA6(卓越) 5/4 訓練 5/11 檢定	新 Dicing Saw (應力) 5/5 訓練 5/12 檢定
		PECVD(卓越) 5/15 訓練 5/22 檢定	E-Gun 氧化物及金屬 (卓越) 5/16 訓練 5/23 檢定		Sputter(卓越) 5/18 訓練 5/25 檢定	O2 Plasma +Box Furnace(應力) 5/19 訓練 5/26 檢定
		Parylene(應力) 5/15 訓練 5/22 檢定	ICP-RIE(卓越) (SAMCO) 5/16 訓練 5/23 檢定			